⑩日本顕特許庁(JP)

回実用新業出頭公開

の 公開実用新案公報(U)

平2-56599

Sint, Cl. '

能別配号

庁內整理番号

❷公開 平成2年(1990)4月24日

B 26 F B 24 C

B

耐収項の数 1 (全 頁) 李奎萧求 有

図考案の名称

ウオータジェットの関係調整装置

颐 昭63-184848 包実

夏 昭63(1988)10月14日

四考 案 者

石川県金沢市大豆田本町甲58番地 造谷工業株式会社内

石川県金沢市大豆田本町甲58番地

石川県金沢市大豆田本町甲58番地 遊谷工業株式会社内

避谷工業株式会社 人 頑 出他 砂代 選 人

弁理士 神崎 其一郎

明細菌

1. 考案の名称

ウォータジェットの間隔調整装置

2. 実用新案登録請求の範囲

液体を被加工物に向けて噴射するノズルを備え た加工ヘッドと、該加工ヘッドを被加工物に対し て昇降させる第1昇降手段と、上記加工ヘッドに 昇降自在に設けた接触子と、該接触子を昇降させ てこれを上記被加工物に接離させる第2昇降手段 と、上記接触子が上記被加工物に接触した際の加 エヘッドに対する昇降高さを検出する検出手段 と、上記第1昇降手段および第2昇降手段の作動 をそれぞれ制御するとともに、上記検出手段から の信号を入力する制御装置とを備え、該制御装置 は、通常は上記接触子を彼加工物から難隔させる とともに、所定時間毎に該接触子を被加工物に接 触させてその際の上記昇降高さを検出し、かつ該 昇降高さが予め定めた所定値となるように上記加 エヘッドを昇降させることを特徴とするウォータ ジェットの間隔調整装置。

1

1291

実開2- 56599

3. 考案の詳細な説明

「産業上の利用分野」

本発明はウォータジェットに関し、より詳しくはウォータジェットの加工ヘッドと被加工物との間隔が予め定めた所定値となるように調整するウォータジェットの間隔調整装置に関する。

「従来の技術」

一般にウォータジェットによる被加工物の切断 加工の場合には、レーザ加工機による切断加工に 比較して、加工時における被加工物と加工へド との間の間隔調整はラフでよく、そのため従来、 被加工物に対する加工へッドの間隔は加工開始前 に手動によって調整し、加工が終了するまでその 間隔に固定していた。

「考案が解決しようとする課題」

したがって従来、被加工物に歪やそりがある場合には、被加工物と加工ヘッドのノズルとが干渉 しないようにノズル高さを最も高くなる凸部のと ころに合せる必要があり、その結果、凹部では被 加工物とノズルとの間隙が大きくなり、噴射流の 拡がりによって切断面が傾斜面となったり、液体中に混入した研磨材が飛散して被加工物の表面に 傷を付けることがあった。

この対策として、ウォータジェットにもレーザ 加工機のように、被加工物と加工ヘッドとの間隔を調整する間隔調整装置を設けることができる。

しかしながら、例えば接触子を常時被加工物に接触させて被加工物と加工ヘッドとの間隔を調整するようにした間隔調整装置を用いた場合には、上記接触子が被加工物表面に飛散った研磨材を被加工物の表面にこすり付けるようになるため、被加工物表面が損傷されるという欠点がある。

また、静電容量や磁気を用いた非接触式の間隔 調整装置を用いた場合には、ウォータジェットで は一般に被加工物として石やガラスといった非金 属材料が多く、それらの被加工物には該間隔期整 装置を適用することができないという欠点があ る。

「課題を解決するための手段」

本発明はそのような事情に鑑み、液体を被加工 物に向けて噴射するノズルを備えた加工ヘッド と、該加工ヘッドを被加工物に対して昇降させる 第1昇降手段と、上記加工ヘッドに昇降自在に設 けた接触子と、該接触子を昇降させてこれを上記 被加工物に接離させる第2昇降手段と、上記接触 子が上記被加工物に接触した際の加工ヘッドに対 する昇降高さを検出する検出手段と、上記第1昇 降手段および第2昇降手段の作動をそれぞれ制御 するとともに、上記検出手段からの信号を入力す る制御装置とを備え、該制御装置は、通常は上記 接触子を被加工物から離隔させるとともに、所定 時間毎に該接触子を被加工物に接触させてその際 の上記昇降高さを検出し、かつ該昇降高さが予め 定めた所定値となるように上記加工ヘッドを昇降 させるようにしたものである。

「作用」

上記構成によれば、接触子を被加工物に接触させて間隔を検出することができるので、被加工物が石やガラスといった非金属材料である場合にも

適用することができ、しかも上記接触子は通常は上記被加工物から離隔され、必要なときのみ被加工物に接触されるので、被加工物表面の損傷を可及的に防止することができる。

「実施例」

以下図示実施例について本考案を説明すると、第1図、第2図において、ウォータジェットの加工ヘッド1は図示しないフレームに昇降自在に設けた昇降枠2に設けてあり、この昇降枠2は、上記フレームに設けたサーボモータ3によって回転されるねじ軸4によって、昇降されるようになっている。

被加工物 5 は図示しないワークテーブル上に報 置され、該ワークテーブルと上記加工ヘッド 1 と の相対移動により、加工ヘッド 1 のノズル 6 から 被加工物 5 に向けて噴射される噴射流およびこの 噴射流内に混入された研磨材によって所要形状に 切断されるようになっている。

上記加工ヘッド1を設けた昇降枠2には昇降ロッド9を昇降自在に設けてあり、該昇降ロッド

9の上端部をブラケット10を介して昇降枠 2 に設けたシリンダ11に連結し、また昇降ロッド 9 の下端部に上記被加工物 5 に接触される接触子12を取付けている。そして上記昇降ロッド 9 の下方部分と昇降枠 2 の下面との間にベローズ13を設け、上記研磨材が昇降枠 2 と昇降ロッド 9 との潜動面に侵入することがないようにしている。

上記接触子12は、上記界降ロッド9の下端部から斜め下方に伸び、その下端部は水平となって被加工物5の表面と平行となるようにしてあり、かつその水平部に形成したスリット又は穴14内に、上記加工ヘッド1のノズル6を相対的に昇降自在に貫通させている。

さらに、上記昇降ロッド 9 の上端部に設けたブラケット 10には、昇降枠 2 に設けた検出手段 15を連動させてあり、この検出手段 15は上記ブラケット 10の昇降量から上記接触子 12の昇降量を検出できるようになっている。この検出手段 15としては、例えばボテンショメータを用いることができる。

9の上端部をブラケット10を介して昇降枠 2 に設けたシリンダ11に連結し、また昇降ロッド 9 の下端部に上記被加工物 5 に接触される接触子12を取付けている。そして上記昇降ロッド 9 の下方部分と昇降枠 2 の下面との間にベローズ13を設け、上記研磨材が昇降枠 2 と昇降ロッド 9 との摺動面に侵入することがないようにしている。

上記接触子12は、上記昇降ロッド9の下端部から斜め下方に伸び、その下端部は水平となって被加工物5の表面と平行となるようにしてあり、かつその水平部に形成したスリット又は穴14内に、上記加工ヘッド1のノズル6を相対的に昇降自在に貫通させている。

さらに、上記昇降ロッド9の上端部に設けたブラケット10には、昇降枠2に設けた検出手段15を連動させてあり、この検出手段15は上記ブラケット10の昇降量から上記接触子12の昇降量を検出できるようになっている。この検出手段15としては、例えばボテンショメータを用いることができる。

上記検出手段15からの検出信号はマイクロコンピュータ等の制御装置16に入力され、該制御装置16はその検出信号に基づいて上記サーボモータ3を制御して、昇降枠2を所定高さに制御できるようになっている。また上記制御装置16は、所定時間毎に上記シリンダ11を作動させて接触子12を昇降させることができるようになっている。

以上の構成において、被加工物 5 の切断開始時には制御装置 16によってシリンダ 11が作動され、接触子 12が下降される。そして接触子 12が被加工物 5 に当接してその下降が停止すると、制御装置 16は上記検出手段 15からの検出信号により昇降枠 2 に対する接触子 12の高さを検出する。

このとき、昇降枠 2 に対して接触子12が下降し過ぎた場合、すなわち昇降枠 2 に設けた加工へッド 1 のノズル 6 と被加工物 5 との間隔が広過ぎる場合には、制御装置 16 は上記サーボモータ 3 を制御して、ノズル 6 と被加工物 5 との間隔が適正となる位置まで昇降枠 2 およびノズル 6 を降下させる。この際には、接触子12は自重によって被加工

物 5 と接触状態を保ったまま昇降枠 2 に対して相対的に上昇するようになる。

これとは逆に、界降神2に対して接触子12の下降量が不足している場合、すなわち昇降枠2に設けた加工へッド1のノズル6と被加工物5との間隔が狭過ぎる場合には、制御装置16は上記サーボモータ3を制御して、ノズル6と被加工物5との間隔が適正となる位置まで昇降枠2およびノズル6を上昇させる。この際においても、接触子12は自重によって被加工物5と接触状態を保ったま昇降枠2に対して相対的に下降するようになる。

このようにしてノズル6と被加工物5との間隔が選正となれば、上記制御装置16は加工ヘッド1をその高さ位置に保持するとともに、上記シリンダ11によって接触子12を上昇させ、該接触子12を被加工物5から離隔させる。そして上記ノズル6から被加工物5に向けて高圧の液体を噴射し、被加工物5の切断を開始する。

この後上記制御装置16は、所定時間が経過した

らシリンダ11を作動させて接触子12を被加工物 5 に当接するまで降下させ、ノズル 6 と被加工物 5 との間隔が適正な間隔に維持されているか否かを検出する。そしてその間隔が適正な間隔に維持されている場合には、上記制御装置18は痕ちに接触子12を上昇させて該接触子12を被加工物 5 から離隔させる。

これに対し、被加工物 5 の盃やそり等によってノズル 6 と被加工物 5 との間隔が適正な間隔を触子 12を被加工物 5 に接触させたまま上述したの保証と同様にサーボモータ 3 を制御して昇降枠 2 を昇降と同様にサーボモータ 3 を制御して昇降枠 2 を昇降させ、それによって上記間隔が適正な間隔となった。 制御装置 16 はシリンダ 11により接触子 12を上昇させて被加工物 5 から離隔させる。

この後、上記制御装置16は所定関隔毎に上述の作動を繰返し、常にノズル6と被加工物5との間隔を適正な間隔に維持するようになる。

「考案の効果」

以上のように、本考案によれば、接触子を被加 工物に接触させて間隔を検出しているので、被加 工物の材質が如何なるものであっても間隔を検出 することができ、しかも上記接触子を通常は上記 被加工物から離隔させ、必要なときのみ被加工物 に接触させるようにしているので、接触による被 加工物の損傷を最小限とすることができるという 効果が得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例を示す正面図、第2 図は第1図のⅡ−Ⅱ線に沿う断面図である。

1…加工ヘッド

3 … サーボモータ(第1 昇降手段)

5 … 被加工物 6 … ノズル

11 … シリンダ (第2昇降手段)

12… 接触子

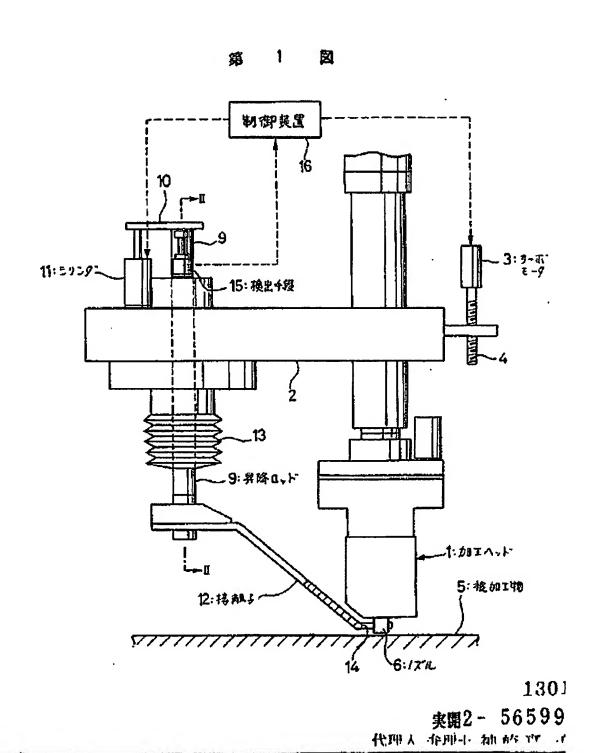
15… 検出手段

16… 制 御 装 置

実用新案登錄出願人 按谷工業株式会社 代理人 弁理士 神崎 真一郎

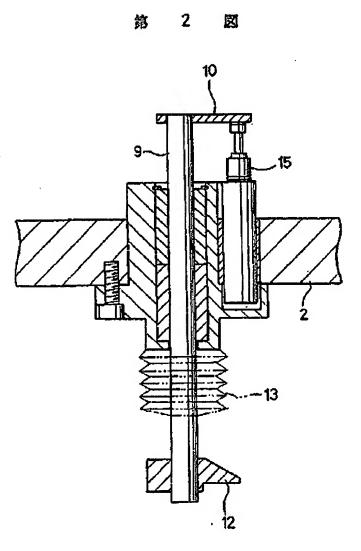
1 0

1800



http://www4.ipdl.inpit.go.jp/tjcontentdben.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/N...~~5/13/2008

△開実用平成 2-56599



1302

実開2- 56599

代理人 办理士 神 崎 真一郎